需重新提交或补交技术评审材料的用户课题组清单

序号	用户类型	所属课题组	姓名	拟研究课题内容	要求
1			王文扬	高速雪崩光电二极管	重新提交或补交技术评审材料
2			王鲁玉	电光探测器	重新提交或补交技术评审材料
3			王景熠	Avalanche photodiode	重新提交或补交技术评审材料
4		陈佰乐课题组	王宗缇	Metasurface	重新提交或补交技术评审材料
5			姚璐	中波红外量子级联探测器	重新提交或补交技术评审材料
6			李林泽	850nm高速探测器	重新提交或补交技术评审材料
7			黄健		重新提交或补交技术评审材料
8			谢治阳		重新提交或补交技术评审材料
9			沈智健	长波红外量子级联探测器	重新提交或补交技术评审材料
10		大科学中心刘志课题组	宋艳汝	TES探测器	重新提交或补交技术评审材料
11		Jeff 1 Confidence	陈鹏		重新提交或补交技术评审材料
12			李伦		重新提交或补交技术评审材料
13			薛丰铧	拓扑材料及磁性异质结的研究及应用	重新提交或补交技术评审材料
14		寇煦丰课题组	张勇		重新提交或补交技术评审材料
15			刘馨琪	薄膜材料的输运研究	重新提交或补交技术评审材料
16			刘久铭	新型磁性半导体研究	重新提交或补交技术评审材料
17			陈人和	新型磁性半导体研究	重新提交或补交技术评审材料
18		梁俊睿课题组	刘康福		重新提交或补交技术评审材料
19		壮士涇 迪順和	高佳璠	基于微机电系统的电扫天线阵列	重新提交或补交技术评审材料
20		林丰涵课题组	缪思羽	基于微机电系统的电扫天线阵列	重新提交或补交技术评审材料
21		刘灰礼课题组	杜学真	微纳米二维热电能量转换材料与器件研究	重新提交或补交技术评审材料
22		刘晓平课题组	袁素珺		重新提交或补交技术评审材料
23		柳仲楷课题组	房红伟		重新提交或补交技术评审材料
24		陆卫课题组	董天阳		重新提交或补交技术评审材料
25			邓伟杰	基于sacnning noise microscope对样品Thz波段近场信号进行测量提取	重新提交或补交技术评审材料
26			姜新洋	红外探测器研究	重新提交或补交技术评审材料
27			聂晓飞	基于量子阱红外探测器的红外焦平面研究	重新提交或补交技术评审材料
28			夏顺吉	双色CSIP探测器的材料生长与器件研制	重新提交或补交技术评审材料
29		任豪课题组	曹海潮		重新提交或补交技术评审材料
30	校内用户		费思涛		重新提交或补交技术评审材料
31	权的用户		任豪		重新提交或补交技术评审材料
32			牛云平		重新提交或补交技术评审材料
33			李志浩		重新提交或补交技术评审材料
34			隋宏宇		重新提交或补交技术评审材料
35		陶虎课题组	张博涵	脑机接口	重新提交或补交技术评审材料
36		王曦课题组	徐文慧	氧化镓异质集成材料与器件	重新提交或补交技术评审材料
37		翁祖谦课题组	杨智乞	实时监测自由电子激光脉冲的金刚石光栅研制	重新提交或补交技术评审材料
38			Karampuri		重新提交或补交技术评审材料
39			邵率		重新提交或补交技术评审材料
40			吴进波		重新提交或补交技术评审材料
41			王宇茜		重新提交或补交技术评审材料
42			吴涛		重新提交或补交技术评审材料

### 14	43	٦	吴涛课题组	刘玉帅	MEMS 相关方向研究	重新提交或补交技术评审材料
15			人内外应组			
24			_			
超過度			-			2010/05/05/11/2001
2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月					省 能 兀 丁 心 月	
19			<u> </u>		甘工一份社划的独身化民即	
1950 1950						==010000011111111111111
51			物限勞保趣组		<u> </u>	主动(2007年7月11日)
52 事例以來必與 未文涵 類化資業科的研究 重新投资单文技术件单处 54 自規 面面投资单文技术件单处 重新投资单文技术件单处 55 直接 重新投资单文技术件单处 重新投资单文技术件单处 56 查析線 重新投资单文技术件单处 重新投资单文技术件单处 56 查标線 重新投资单文技术件单处 重新投资单文技术件单处 58 经营 重加投资单文技术件单处 重新投资单文技术件单处 59 经营 重加投资单文技术件单处 重加投资单文技术件单处 60 支利期 基于501平台的小型建光光谱数 重加投资单文建大工作单处 重加投资单文建大工作单处 重加投资单大技术作单处 重加投资单大技术作单处 电加投资单大技术作单处 电加投资单大技术作单处 电加投资单大技术作单处 电加投资单大技术作单处 电加投资单大技术作业 全方管 重加投资单大技术作业 电加投资单大技术作业 电加投资单大技术作业 全面设产单大技术作业 全面设产业大工作业 全面设产业大工作业 全面设产业业技术作业 全面设产业业技术作业 全面设产业大工作业 全面设产业大工作业 全面设产业大工作业 全面设产业工作业工作业、作业工作业、企业工作业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作业、企业工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作			<u> </u>			土物(2000年)
大文部 一般ではいます。 一般にはいます。 一			邹新波课题组 —			2010/05/05/11/2001
季板 重新設文或外文技术中科 56 黄化维 重新设文或外文技术中科 57 58 重新设立成外交技术中科 58 整成等 重新设立成外交技术中科 59 60 互利明 集成光学 重新设立成外交技术中科 61 61 2月明 基下501平台户小型社光谱量 重新设立成外交技术中科 62 63 少月明 基下501平台户小型社光光谱效 重新设立成外交技术中科 63 布力器 第月501平台户小型社光谱量 重新设立成外交技术中科 64 65 格遇 第月野型维村科的人基础探测器 重新设立成外交技术中科 66 66 格遇 第上新型 维村科的人基础探测器 重新设立成外交技术中科 67 基础 重新设立成外交技术中科 重新设立成外交技术中科 68 每年分别 重新设立成外交技术中科 重新设立成外交技术中科 69 基定 第二十五十二十五十二十五十二十五十二十五十二十五十二十五十二十五十二十五十二十五					GaN HEMT射频器件关键技术研究	エがルとス・ハース・スー・ハー・ハー
黄色雄			_	昌昶		主机徒人员什么认行 1111
			_			2010/05/05/11/2001
接て空 ・						
			邹毅课题组			重新提交或补交技术评审材料
60	58					重新提交或补交技术评审材料
自	59					重新提交或补交技术评审材料
	60			夏利鹏	基于SOI平台的小型硅光光谱仪	重新提交或补交技术评审材料
63	61		曹俊诚(特聘教授)、张加祥课题组	欧炜文	可扩展应用的全固态量子光源	重新提交或补交技术评审材料
64	62			李方哲	量子阱红外探测增强	重新提交或补交技术评审材料
	63			杨遥		重新提交或补交技术评审材料
66	64			布勇浩	基于新型二维材料的太赫兹探测器	重新提交或补交技术评审材料
	65			王雪妍	基于新型二维材料的太赫兹探测器	重新提交或补交技术评审材料
	66		# *4 *ロ * エ + 1 * 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1	祝天运	量子阱红外探测器	重新提交或补交技术评审材料
	67			姜梦杰	基于新型二维材料的太赫兹探测器	重新提交或补交技术评审材料
	68			王健	新型光电探测器的研究	重新提交或补交技术评审材料
TO	69					重新提交或补交技术评审材料
71 72 72 万2 产进一 DFD 激光器 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 重新提交或补交技术评审权 更好激光器 重新提交或补交技术评审权 重新提供 重新提交或补交支法、证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	70					重新提交或补交技术评审材料
72 PE进一 DFB激光器 重新提交或补交技术评审材	71					重新提交或补交技术评审材料
73 74 74 75 75 6 76 9 77 78 79 80 81 1 82 1 83 2 84 2 85 2 86 87 87 2 88 2 89 1 81 2 82 4 83 4 84 4 85 5 86 86 87 4 88 4 89 4 80 4 81 4 82 4 83 4 84 4 85 5 86 5 87 6 88 4 89 6 80 6 81 6 82 6 83 6 84 6 85 6 86 6 87 6 88 8 89 6 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>重新提交或补交技术评审材料</td></t<>						重新提交或补交技术评审材料
74 75 6 前號交或补交技术评审材 重新提交或补交技术评审材 重新提交或补交技术评审材 重新提交或补交技术评审材 平 平 不 事新提交或补交技术评审材 重新提交或补交技术评审材 重新提交或补交支法证证证证证证证证						重新提交或补交技术评审材料
75 有6 76 不杰 重新提交或补交技术评审材 重新提交或补交技术评审			龚谦 课题组			重新提交或补交技术评审材料
76 77 78 第尚坤 重新提交或补交技术评审材 79 周靖 重新提交或补交技术评审材 80 81 金字 重新提交或补交技术评审材 82 日清 量子阱红外探测器 重新提交或补交技术评审材 82 日清 基子研红外圆偏振探测机理研究及器件研制 重新提交或补交技术评审材 83 日清 大赫兹光电探测器 重新提交或补交技术评审材 85 日清 大赫兹光电探测器 重新提交或补交技术评审材 86 工聪 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 87 五新提交或补交技术评审材 重新提交或补交技术评审材 87 至的阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材						重新提交或补交技术评审材料
77 78 18 重新提交或补交技术评审材 重新提供 重新提交或补交技术评审材 重新提供 重新提交或补交技术评审材 重新提供 重新提供 重新提供 重新提供 重新提供					DI DIW/GIII	土がルとステストラスはスティート
78 79 80 81 81 金字 82 重新提交或补交技术评审材 83 事分课题组 84 大林兹光电探测器 85 重新提交或补交技术评审材 85 重新提交或补交技术评审材 86 查子课题组 周洁 87 基子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 87 工聪 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 87 工规丽 至少探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 4 工规丽 工好探测器 重新提交或补交技术评审材 5 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 5 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材						
79 80 80 81 81 82 82 B3 83 P 84 李宁课题组 85 B 86 A 87 B 88 李向阳课题组 化旭 重新提交或补交技术评审材象 集成式量子阱红外探测器 重新提交或补交技术评审材 集成式量子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 工班 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 工班 工业研 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 工程丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 工程丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 工程丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 工程师 工作平均 工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作						
80 81 81 82 82 由新提交或补交技术评审材 83 中洁娴 集成式量子阱红外圆偏振探测机理研究及器件研制 重新提交或补交技术评审材 84 李宁课题组 周洁 太赫兹光电探测器 重新提交或补交技术评审材 85 基子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 86 文明伟 量子经外探测器 重新提交或补交技术评审材 87 工服丽 至红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材		1	周靖课题组			
81 82 82 B2 83 中洁娴 集成式量子阱红外圆偏振探测机理研究及器件研制 重新提交或补交技术评审材 84 李宁课题组 周洁 太赫兹光电探测器 重新提交或补交技术评审材 85 基子監堂 量子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 86 2 大林蓝光电探测器 重新提交或补交技术评审材 87 2 大林河南村 基子红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 2 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 2 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 3 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材		†	ALD NIVESTI			
82 83 83 李宁课题组 周洁 太赫兹光电探测器 重新提交或补交技术评审材 84 85 量子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 85 五新提交或补交技术评审材 工職 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 86 37 工場 <		-				2010/05/05/11/2001
83 84 84 整子课题组 周洁 太赫兹光电探测器 重新提交或补交技术评审材 85 量子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 86 2 工聪 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 87 型子红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 2 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 2 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 3 工机探测器 重新提交或补交技术评审材 4 工机探测器 工工程 4 工机探测器 工机保测器 4 工机保测器 工机保测器 5 工机保测器 工机保测器 5 工机保测器 工机保测器 6 工机保测器 工机保测器 6 工机保测器 工机保测器 7 工机保测器 工机保测器 8 工机保测器 工机保测器 <t< td=""><td></td><td>1</td><td> </td><td></td><td></td><td>2010/05/05/11/2001</td></t<>		1				2010/05/05/11/2001
84 校外事业单位用 李玉莹 量子器件的调控生长 重新提交或补交技术评审材 85 2 工聪 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材 86 3 工规丽 量子红外探测器 重新提交或补交技术评审材 87 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 2 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 4 工统丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材		-	李宁课题组			主机徒人员什么认行 1111
85 仅外事业单位用户户 工聪 SNoiM测试样品制备相关研究 重新提交或补交技术评审材量子红外探测器 86 刻伟伟 量子红外探测器 重新提交或补交技术评审材值工作。 87 五新提交或补交技术评审材度的工作。 工规丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材度的工作。 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材度的工作。		-	十 1 体松油			主动(2007年7月11日)
86 刘伟伟 量子红外探测器 重新提交或补交技术评审材 87 王妮丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材						主机徒人员什么认行 1111
87 王妮丽 红外探测器 重新提交或补交技术评审材 88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材		户				
88 李向阳课题组 刘诗嘉 红外探测器 重新提交或补交技术评审材		+				
		+	本向阳进斯纽			2010/05/05/11/2001
89		1	子門門 休ट生	上铭芸 上铭芸		里 新提文或补文技术评审材料 重新提交或补交技术评审材料
[03]	09	1		厂	红介环侧面	里胡灰文以朴文汉不计甲材料

90		刘定权课题组	张秋玉	近红外的多焦点超透镜研究	重新提交或补交技术评审材料
91		陆卫课题组	赵新潮	光学微腔调控低维材料的光学特性研究	重新提交或补交技术评审材料
92		沈学础课题组	李辰璐	76 1 100 TE 001 TE 001 TE 001 7 E	重新提交或补交技术评审材料
93		陶虎课题组	杨会然	蚕丝电极传感器	重新提交或补交技术评审材料
94		陶虎课题组	陈可		重新提交或补交技术评审材料
95		王少伟课题组	谢茂彬	薄膜光学与微纳加工	重新提交或补交技术评审材料
96		王文娟课题组		14000111100000000000000000000000000000	重新提交或补交技术评审材料
97		徐高卫课题组	李坤		重新提交或补交技术评审材料
98		杨恒课题组	 叶超展	硅基谐振器	重新提交或补交技术评审材料
99		姚镭课题组	王刚	脑机接口神经探针的制备	重新提交或补交技术评审材料
100		叶振华课题组		红外彩色成像器件的超表面光栅分光研究	重新提交或补交技术评审材料
101		" JK - PKAZ >11	<u>工足水</u> 赵郑拓	柔性电极开发	重新提交或补交技术评审材料
102			李雪	柔性电极开发	重新提交或补交技术评审材料
103			 王天一	柔性电极开发	重新提交或补交技术评审材料
104		赵郑拓课题组	谢敬一	柔性电极开发	重新提交或补交技术评审材料
105		ACAPITA MAZZII		柔性电极开发	重新提交或补交技术评审材料
106				神经界面研究	重新提交或补交技术评审材料
107			工 <u>从几</u> 杨佳宁	脑机接口	重新提交或补交技术评审材料
108			尹伊哲	navuy a	重新提交或补交技术评审材料
109		甄红楼课题组 ——	金鵬康		重新提交或补交技术评审材料
110			刘亦非		重新提交或补交技术评审材料
111		毅博科技咨询有限公司	三三八八八十二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三		重新提交或补交技术评审材料
112		WHITE HITEKA I			重新提交或补交技术评审材料
113			<u> </u>		重新提交或补交技术评审材料
114		 			重新提交或补交技术评审材料
115			<u> </u>		重新提交或补交技术评审材料
116					重新提交或补交技术评审材料
117					重新提交或补交技术评审材料
		百及纳米科技(上海)有限公司研发	. , . , .		
118	企业用户	部	郭鸿晨	超高精度针尖光刻和对准系统开发	重新提交或补交技术评审材料
119		常州博沃微电子有限公司	吕臣起	传感器	重新提交或补交技术评审材料
120			邬始豪	传感器	重新提交或补交技术评审材料
121		上海集成电路材料研究院有限公司	朱宇波	压电材料基因组	重新提交或补交技术评审材料
122		上海新微半导体有限公司	张伟		重新提交或补交技术评审材料
123			王玮竹		重新提交或补交技术评审材料
124			沈硕珩		重新提交或补交技术评审材料
125			刘煦冉		重新提交或补交技术评审材料
126			郭宁	-	重新提交或补交技术评审材料
127			李翔宇		重新提交或补交技术评审材料